

©1994 г.

## МНОГОЗНАЧНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ПО ДОЛИНАМ В МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУРАХ И *p-n*-ПЕРЕХОДАХ

*З.С.Грибников, А.Н.Коршак*

Институт физики полупроводников Академии наук Украины,  
252650, Киев, Украина  
(Получена 19 ноября 1993 г. Принята к печати 25 ноября 1993 г.)

Теоретически рассмотрен эффект образования доменной (слоистой) структуры поперечного электрического поля при многозначном эффекте Сасаки в тонкослойных образцах на проводящих подложках. В таких образцах концентрация электронов может существенно изменяться в пределах домена за счет изменения разности потенциалов между активным слоем и подложкой. Указанные концентрационные изменения приводят к появлению нижнего предела (по концентрации электронов при заданной емкости активный слой-подложка) существования поперечных полей, которого нет в массивных образцах. Этот предел обуславливает наличие нового типа доменной структуры, при котором двойные слои с противоположно направленными поперечными полями отделены друг от друга бесполовыми промежутками с фиксированной низкой электронной концентрацией.

### 1. Введение

Обычно многозначные распределения электронов по эквивалентным долинам многодолинного полупроводника (а также многозначная анизотропия проводимости или многозначный эффект Сасаки) экспериментально изучались на массивных образцах высокоомного электронного кремния [1,2]; в соответствии с этим развивалась и теория эффекта. Недавно опубликованы экспериментальные результаты [3,4], полученные для сравнительно тонких кремниевых электронных слоев, эпитаксиально выращенных на дырочных подложках (т.е. для *p-n*-переходов). С другой стороны, общая тенденция развития физики полупроводников диктует интерес к исследованию многозначного эффекта Сасаки (МЭС) в обогащенных или инверсионных слоях с квантованным электронным газом или в квантовых ямах (полученных, например, в системе Ge-Si). В последних случаях обычно применяют полевые электроды (затворы), позволяющие управлять плотностью электронного газа в слое или в яме.

Особенность подобных систем состоит в том, что при приложении электрического поля вдоль слоя электронного кремния возникает неоднородность концентрации электронов вдоль поля вследствие изменения напряжения между указанным слоем и  $p$ -подложкой (в случае  $p$ - $n$ -перехода) или затвором (в случае наличия такового). К этому стандартному полевому эффекту, характерному, например, для полевых транзисторов (с  $p$ - $n$ - или металлическим затвором) в условиях многозначности добавляется поперечная неоднородность концентрации благодаря многозначным поперечным полям. От продольной (стандартной) неоднородности можно избавиться подачей равного по величине поля вдоль  $p$ -слоя (для  $p$ - $n$ -перехода) или затвора (в этом случае затвор должен быть резистивным, т.е. обладать конечным сопротивлением  $n$ -слоя). Этот прием использовали в своих экспериментах авторы [3,4]; он, однако, не избавляет от поперечной концентрационной неоднородности, которая существенно отличает МЭС в перечисленных структурах от эффекта в массивных образцах.

Далее будет показано, что: 1) эта неоднородность приводит к сужению области электрических полей существования МЭС; 2) появляются новые доменные структуры, характеризующиеся чередованием слоев с поперечными полями Сасаки и слоев без них (напомним, что в массивных образцах в аналогичной ситуации чередуются только слои с противоположно направленными поперечными полями); 3) наряду с ограничением концентраций сверху, при которых существует МЭС, возникает также и ограничение снизу для каждой конкретной структуры.

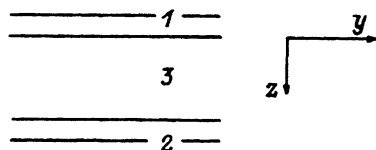
В последующих разделах будет рассмотрена простейшая модельная структура, позволяющая наиболее кратким путем получить главные результаты. При обсуждении результатов в разделе 4 будут рассмотрены возможные их обобщения на случаи зависимости емкости от напряжения (например, в  $p$ - $n$ -переходах). При этом, однако, мы не останавливаемся на случае существенной проводимости барьера между слоями (т.е. не рассматриваем вклад заметного тока через  $p$ - $n$ -переход).

## 2. Качественное рассмотрение

Рассмотрим два двумерных ( $2D$ ) электронных газа, размещенных в параллельных плоскостях и разделенных непроницаемым диэлектрическим барьером. Упомянутые  $2D$ -газы отличаются лишь тем, что в одном из них (активном) существует МЭС, а в другом (пассивном) — нет. (Например, оба газа могут быть получены в электронном кремнии, однако примесное междолинное рассеяние в пассивном слое подавляет МЭС. В случае более сложных гетероструктур это могут быть различные материалы). Попытаемся объяснить, почему наличие пассивного слоя подавляет развитие многозначного эффекта в активном слое. Неустойчивость однородного состояния активного слоя связана с флуктуативным появлением поперечного электрического поля, которое не одинаково изменяет энергетическое распределение носителей из различных долин [5]; в простейшем двухдолинном случае электроны одной из долин в этом поле получают добавочный флуктуативный разогрев, а электроны другой — флуктуативно охлаждаются. Это энергетическое воздействие флуктуативного поля вызывает перекач-

Рис. 1. Схематическое изображение модельной структуры.

1 — активный слой,  
2 — пассивный слой,  
3 — диэлектрический барьер.



ку электронов в охлаждаемую долину из перегретой и приводит к «закреплению» флуктуативного поля и его дальнейшему нарастанию.

При наличии пассивного слоя флуктуативное поле  $\delta E_y$  в активном слое приводит на некотором участке  $\delta y$  (ось  $y$  выбрана в плоскости слоев перпендикулярно направлению тока, рис. 1), где оно существует, к появлению добавочного напряжения  $\delta V \approx -\delta y \cdot \delta E_y$  относительно пассивного слоя, а следовательно, к появлению добавочного градиента полной концентрации электронов

$$e \frac{\partial \delta N}{\partial y} = C \delta E_y, \quad (1)$$

где  $C$  — удельная емкость между слоями.

Наличие этого градиента всегда приводит к появлению диффузионного потока, стремящегося подавить флуктуативное поле  $\delta E_y$ , вызвавшее его к жизни. Из формулы (1) видно, что эффект подавления тем больше, чем больше емкость  $C$ . Его влияние будет уменьшаться с возрастанием двумерной концентрации электронов  $N$ , поскольку рост флуктуативного поля, связанного с междолинным перезаселением электронов, пропорционален  $N$ . Для заданного значения  $C$  существует некоторое минимальное значение  $N = N_C$ , ниже которого существование МЭС невозможно. Далее мы получим соответствующие формулы, позволяющие вычислить критические электрические поля и концентрации. Сейчас же перейдем к задаче о доменной структуре для двухдолинного симметричного  $2D$ -газа ( $\mu_{xx}^{(1)} = \mu_{xx}^{(2)} = \mu_{yy}^{(1)} = \mu_{yy}^{(2)} = \mu$ ;  $\mu_{xy}^{(1)} = \mu_{yx}^{(1)} = -\mu_{xy}^{(2)} = -\mu_{yx}^{(2)} = a\mu$ ;  $\mu_{ik}^{(1,2)}$  — составляющие тензора подвижности в долинах (1), (2),  $0 \leq a \leq 1$ ). В массивных образцах доменная структура характеризуется существованием двух типов доменных стенок — так называемых толстых стенок (в которых поле  $E_y$  изменяется таким образом, что там накапливается электронный заряд) и тонких стенок (в которых происходит электронное обеднение). Между стенками, имеющими вычисляемую форму и масштаб, образуются почти однородные домены, отличающиеся друг от друга только знаком поля. Размеры доменов и их число — это некоторые параметры, зависящие от размеров образца, граничных условий и неоднородностей легирования, которые могут фиксировать на себе доменные стенки. В случае многодоменной структуры разделительные толстые и тонкие стенки должны строго чередоваться.

Далее будет показано, что и при наличии пассивного слоя возможны оба указанных типа стенок. Однако поля в доменах могут быть однородными только при достаточно ограниченных их размерах, поскольку само наличие поперечных полей  $E_y$  вызывает изменение полной концентрации  $N$  в домене вдоль оси  $y$ , что и приводит в конечном счете к изменению  $E_y$ . При этом концентрация  $N$  по обе стороны от толстой (обогащенной) стенки падает и может снизиться до  $N_C$ . Даль-

нейшее снижение  $N$  невозможно, поскольку, начиная с  $N_C$ , эффект отсутствует.

Таким образом можно указать два типа периодических доменных структур. Первый тип мало отличается от аналогичной структуры в массивном образце: чередование толстых и тонких стенок и чередование знаков электрического поля в разделяемых ими доменах. Существенное отличие — неоднородность электронной концентрации в домене, которая в пределах домена убывает по величине от толстой стенки к тонкой. Второе важное отличие — конечная возможная протяженность домена  $d$ . При заданном тянущем поле  $E_x$  размер домена не может превышать некоторого предельного размера  $d_C(E_x)$ . При достижении размера  $d_C$  концентрация электронов в тонкой стенке достигает предельной величины  $N_C$ . Напомним, что в массивном образце никакого предельного размера  $d_C$  не существует: размеры домена ограничены естественными размерами образца в направлении  $y$ .

Однако расстояние между толстыми стенками может быть больше чем  $2d_C$ . В этом случае тонких стенок вообще может не быть, т.е. доменная структура представлена одними только толстыми стенками, окруженными парой доменов с полями противоположного знака. Между этими парами доменов с генерирующей их толстой доменной стенкой существуют области без поперечного поля и с фиксированной концентрацией электронов  $N = N_C(E_x)$  протяженностью  $d_1$ . Чем шире эти беспольные промежутки, тем больше максимальная концентрация электронов в толстой доменной стенке и тем шире домены, составляющие пару. Периодические повторяемые пары, разделенные беспольными промежутками, — новый тип периодической доменной структуры, отсутствующий в массивном варианте. Естественно, что при связывании доменных стенок неоднородностями структура не имеет оснований быть периодической, как и не имеет оснований быть однотипной, т.е. она может содержать в себе фрагменты доменных структур обоих типов без намеков на периодичность.

Характеристиками доменных структур, помимо размеров доменов  $d$ , являются связанные с ними максимальные концентрации  $N_M$ , достигаемые в толстых стенках, а также минимальные концентрации  $N_m$  в доменных структурах, содержащих тонкие стенки. Задача определения  $N_M$ ,  $N_m$ ,  $d$  и  $d_1$  проста только для периодических структур, для которых эти величины связаны друг с другом таким образом, что для их определения достаточно одного лишь уравнения полного баланса концентрации. Последнее имеет вид уравнения сохранения полной концентрации электронов в зоне проводимости и на объемных ловушках при их перераспределении по активному слою в заданном поперечном сечении на расстоянии  $x$ . Такое уравнение сохранения справедливо при отсутствии добавочных центров захвата электронов на поверхности (в противном случае их также надлежит учесть), а также при отсутствии проводящих утечек в разделяющем пленки диэлектрическом барьере: Также предполагается отдаленность сечения на расстоянии  $x$  от токовых контактов, которые закорачивают поле  $E_x$ . Следовательно, требуется, чтобы  $x, l-x \gg d, d_1$ , где  $l$  — длина образца вдоль направления тока. В случае аperiodической структуры, связанной с пиннингом доменных стенок на неоднородностях, задача определения параметров доменной структуры теряет общий характер и индивидуализируется для каждого распределения неоднородностей и структур, связанных с ними.

### 3. Уравнения и количественные оценки

Исходными уравнениями для рассмотрения доменной структуры служат феноменологические уравнения непрерывности потоков электронов в различных долинах (как и в предыдущих работах [6-8]), система которых решается в приближении квазинейтральности. Это приближение сохраняет неизменной либо концентрацию всех электронов в зоне проводимости (что принято в большинстве предыдущих работ), либо полную концентрацию электронов в зоне проводимости и на донорном уровне [9,10]. Здесь мы также не отказываемся от квазинейтрального приближения, сохраняющего неизменным полную поверхностную плотность заряда в активном и пассивном слоях, взятых в их совокупности. Кроме этого, как указывалось выше, предполагается сохранение общего числа электронов в каждом из этих слоев. Однако поверхностная плотность электронов в активном слое  $N$  изменяется в сколь угодно широких пределах.

Ограничиваясь рассмотрением симметричного двухдолинного полупроводника [8], запишем уравнения непрерывности полного поперечного потока электронов в активном слое  $j = j_{1y} + j_{2y}$  и разностного потока  $j' = j_{1y} - j_{2y}$  в виде

$$\frac{\partial N}{\partial \tau} - \frac{\partial}{\partial \xi} \left[ \frac{\partial N}{\partial \xi} + \frac{\beta}{a} N(\vartheta + af) \right] = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial f N}{\partial \tau} - \frac{\partial}{\partial \xi} \left[ \frac{\partial f N}{\partial \xi} + \frac{\beta}{a} N(\vartheta f + a) \right] = -N \frac{(\nu_1 + \nu_2)f + (\nu_1 - \nu_2)}{2\nu(E_x)}, \quad (3)$$

где  $f = (N_1 - N_2)/2N$ ,  $N_1 + N_2 = 2N$ ,  $\nu_{1,2} = \nu(E_{1,2})$ ,  $\tau = 2t\nu(E_x)$ ,  $E_{1,2}^2 = E_x^2(1 + \vartheta^2 \pm 2a\vartheta)$ ,  $\vartheta = E_y/E_x$ ,  $\xi = y/L$ ,  $L^2 = D/2\nu(E_x)$ ,  $\beta = a\mu E_x L/D$ ;  $\nu_{1,2}$  — частоты (обратные времена) ухода электронов из долин 1, 2 в долины 2, 1 соответственно;  $N_{1,2}$  — поверхностные плотности (двумерные концентрации) электронов в долинах 1, 2 активного слоя;  $D$  — коэффициент диффузии вдоль оси  $x$ ;  $t$  — текущее время. В уравнениях (2), (3) имеется три неизвестных  $f$ ,  $\vartheta$  и  $N$ ; для исключения избыточной неизвестной введем потенциал  $V(\xi)$ , отсчитываемый от потенциала пассивного слоя при том же самом значении  $x$ . Тогда

$$N = -\frac{C}{e}V + \bar{N}, \quad (4)$$

где  $\bar{N}$  — двумерная концентрация электронов в активном слое при отсутствии каких-либо поперечных полей, остающаяся средней концентрацией и при их наличии, а

$$\vartheta = \frac{E_y}{E_x} = \frac{e}{CLE_x} \frac{\partial N}{\partial \xi} = \frac{a}{\beta N_0} \frac{\partial N}{\partial \xi}, \quad (5)$$

где  $N_0 = DC/e\mu$ ; полагая, например,  $C = 1.5 \cdot 10^4 \text{ см}^{-1}$ ,  $D/\mu = 10^{-2} \text{ В}$ , получим  $N_0 = 10^9 \text{ см}^{-2}$ .

В стационарном случае из (2) следует

$$f = -\frac{1}{\beta} \left( \frac{1}{N_0} + \frac{1}{N} \right) \frac{\partial N}{\partial \xi}. \quad (6)$$

Подставляя (6) в стационарный вариант уравнения (3), получим дифференциальное уравнение 3-го порядка, определяющее стационарное распределение концентрации:

$$(\eta+1) \frac{\eta'''}{\eta'} + (5+2\eta)\eta'' = 1 - (\eta')^2 + \mathcal{F}^{(+)} [(\eta')^2] - \eta \left( \mathcal{F}^{(-)} [(\eta')^2] - \mathcal{F}^{(+)} [(\eta')^2] \right), \quad (7)$$

где штрих означает производную по  $\zeta = \beta\xi$ ;  $\eta = N/N_0$ ;

$$\mathcal{F}^{(+)} [(\eta')^2] = \frac{\nu_1 + \nu_2}{\beta^2 2\nu(E_x)}; \quad \mathcal{F}^{(-)} [(\eta')^2] = \frac{\nu_1 - \nu_2}{\beta^2 2\nu(E_x)\eta'};$$

аргументы  $(\eta')^2$  подчеркивают четность  $\mathcal{F}^{(\pm)}$  как функций  $\eta'$ . Уравнение (7) записано в форме, предусматривающей рассмотрение лишь неоднородных решений  $N(\xi)$  системы (2), (3). Последняя имеет также однородные решения  $\eta' = 0$ , отвечающие произвольным значениям  $\eta = \text{const}$ . (На самом деле на концентрацию  $N$  накладывается ограничение сверху, связанное с необходимостью сохранить весьма малыми междолинный электрон-электронный обмен энергией и скорость междолинного рассеяния на донорах).

В случае массивного образца ( $N_0 \rightarrow 0$ ) в уравнении (7) можно сохранить лишь слагаемые, пропорциональные  $\eta$  (при этом (7) обратиться в уравнение 2-го порядка относительно  $\eta'$ , рассматривавшееся ранее [6-8]). Такое уравнение в многозначном диапазоне значений  $E_x$  позволяет получить однородные ненулевые решения  $\vartheta = a\eta' = \mp\vartheta_s$ , не зависящие от уровня  $N$ . Нетрудно убедиться, что такие решения приблизительно пригодны при

$$\eta \gg \beta^2 \gg 1. \quad (8)$$

Кроме этого, из (7) при выполнении (8) следуют распределения концентраций, характерные для тех же доменных структур, что и в массивном образце, но с неоднородной концентрацией  $\eta(\zeta)$  в пределах домена.

Представим себе одно из таких решений в виде одиночной толстой стенки с центром при  $\zeta = 0$  и с концентрацией электронов  $\eta(0) = \eta_M$ ; при этом естественно, что  $\eta'(0) = 0$ . Предположим, что  $\eta_M$  достаточно велика и обеспечивает выполнение (8) с большим запасом; при этом мы получаем «стандартную» толстую доменную стенку, соответствующую  $\vartheta(\zeta)$ , разделяющую домены постоянного поперечного поля с  $\vartheta \simeq \mp\vartheta_s$  и, следовательно, постоянного градиента  $\eta' = \mp\vartheta_s/a$ , так что концентрация по обе стороны стенки спадает линейно:

$$\eta \simeq \eta_s \mp \frac{\vartheta_s}{a} \zeta, \quad (9)$$

где верхний знак справедлив при  $\zeta > 0$ , а нижний — при  $\zeta < 0$ . Из формулы (9) следует оценка предельно возможного размера домена

$$\delta_C \simeq a\eta_M/\vartheta_s. \quad (10)$$

Размерная версия этой величины равна  $d_C(E_x) = \delta_C D/a\mu E_x$ . Пока реальные размеры доменов в периодической или хаотической (обусловленной пиннингом стенок) структуре меньше  $\delta_C$  и пока всюду выполнено (8), мы получаем прежнюю картину доменной структуры  $\vartheta(\xi)$  (толстые и тонкие стенки, разделяющие знакопередающиеся домены). Единственным новым элементом является концентрационная неоднородность  $\eta(\xi)$ ; концентрация достигает максимумов в толстых стенках, минимумов — в тонких стенках и линейно изменяется между максимумами и минимумами.

Если же реальные размеры доменов превосходят  $\delta_C$ , картина существенно изменяется: концентрация в домене (вдали от толстой стенки) перестает удовлетворять условию (8). Невыполнение (8) означает связь между  $\eta(\xi)$  и  $\vartheta(\xi)$ , т.е. дальнейший спад  $\eta(\xi)$  приводит к спаду  $|\vartheta|$  от доменного значения  $\vartheta_s$  до 0 и к выходу из режима многозначного эффекта. При спаде  $\vartheta_s$  до 0 концентрация  $\eta(\xi)$  спадает до некоторого минимального значения, которое предстоит вычислить.

Введем концентрацию

$$\eta_1(E_x) = \frac{1 + \mathcal{F}^{(+)}(0)}{\mathcal{F}^{(-)}(0) - \mathcal{F}^{(+)}(0)}, \quad (11)$$

получаемую приравниванием нулю правой части (7) при  $\eta' = 0$ . Исследуем поведение решения  $\chi(\zeta) = \eta(\zeta) - \eta_1$  при условии малости  $|\chi| \ll \eta_1$ . (Заметим, что  $\eta_1 \sim \beta^2 \gg 1$ .) Малому значению  $\chi(\zeta)$  отвечает малое же значение  $q(\zeta) = (\eta')^2 = (\chi')^2$ . Учитывая малость  $\chi$  и  $q$  и переходя в (7) к этим переменным, получим для  $q(\chi)$

$$\frac{d^2 q}{d\chi^2} + \rho \frac{dq}{d\chi} = r q - s \chi, \quad (12)$$

где

$$\rho = \frac{5 + 2\eta_1}{1 + \eta_1}, \quad r = \frac{2}{1 + \eta_1} \left. \frac{\partial \mathcal{F}(\chi, q)}{\partial q} \right|_{q \rightarrow 0, \chi \rightarrow 0},$$

$$s = -\frac{2}{1 + \eta_1} \left. \frac{\partial \mathcal{F}(\chi, q)}{\partial \chi} \right|_{q \rightarrow 0, \chi \rightarrow 0} = \mathcal{F}^{(-)}(0) - \mathcal{F}^{(+)}(0),$$

$$\mathcal{F}(\chi, q) = 1 - q + \mathcal{F}^{(+)}(q) - (\eta_1 + \chi) [\mathcal{F}^{(-)}(q) - \mathcal{F}^{(+)}(q)]$$

[ср. с правой частью (7)]. Решение уравнения (12), дающее фазовую диаграмму (7) в случае малых  $\chi$  и  $(\eta')^2$  и зависящее от двух произвольных констант  $C_1$  и  $C_2$ , имеет вид

$$q = C_1 \exp(\chi/\Lambda) + C_2 \exp(-\chi/\Lambda) + s\chi/r + sp/r^2, \quad (13)$$

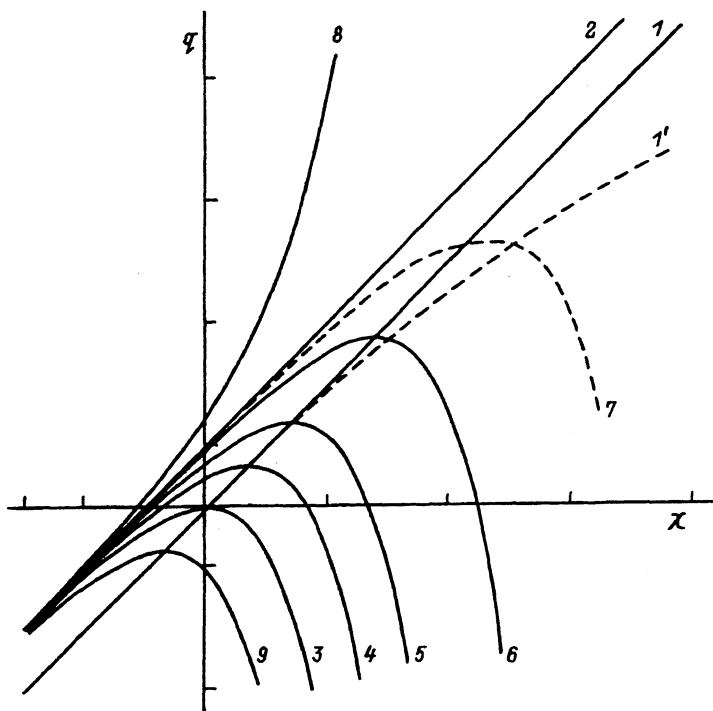


Рис. 2. Фазовые характеристики уравнения (7) для малых  $\chi$  и  $q$  при  $C_2 = 0$ .

1 — прямая  $q = s\chi/r$ , 1' — качественный ход кривой экстремумов  $q_{\max}(\chi)$  для больших  $\chi$ , 2 — прямая  $q = s\chi/r + sp/r^2$  (асимптота характеристик и характеристика при  $C_1 = 0$ ), 3 — характеристика при  $C_1 = -sp/r^2$ , 4–7 — характеристики, соответствующие периодическим доменным структурам (с ростом номера растет размер домена), 8 — характеристика для  $C_1 > 0$  (аперiodическая структура), 9 — характеристика для  $C_1 < -sp/r^2$  (нефизическая).

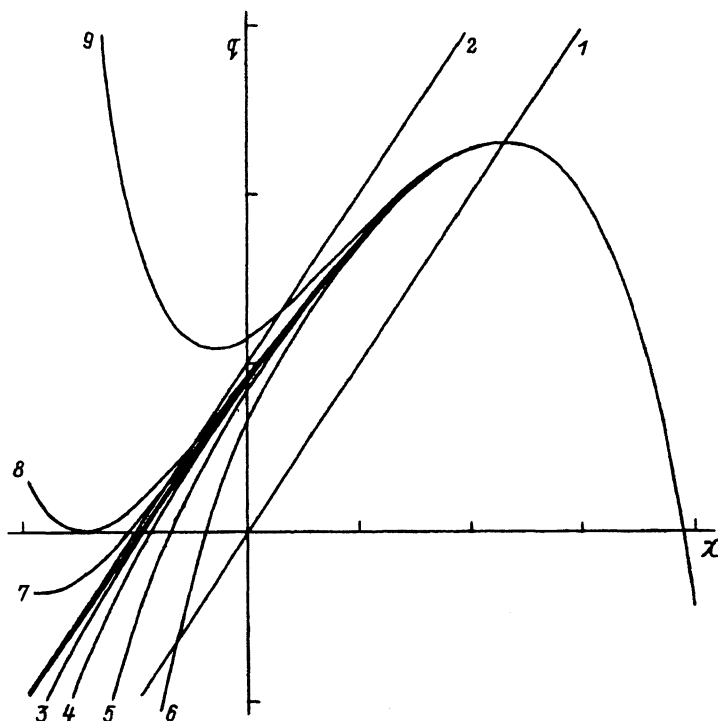
где  $\lambda^{-1} = \rho/2 + \sqrt{\rho^2/4 + r}$ ,  $\Lambda^{-1} = -\rho/2 + \sqrt{\rho^2/4 + r}$ . Далее полагаем  $\rho^2/4 \gg r \sim 1/\beta^2$ , т.е.  $\Lambda \gg \lambda$  (и  $\lambda \simeq 1/\rho$ ,  $\Lambda \simeq \rho/r$ ). Положим сначала  $C_2 = 0$ . Полученные при этом функции  $q(\chi)$ , зависящие только от  $C_1$ , практически совпадают с решениями уравнения 1-го порядка, получаемого из (12) после вычеркивания  $d^2q/d\chi^2$ .

Легко убедиться, что для построения периодической системы доменов пригодны лишь отрицательные значения  $C_1$ , лежащие в интервале

$$-sp/r^2 \leq C_1 \leq 0. \quad (14)$$

Кривые, соответствующие значениям  $C_1 > 0$ , дают неограниченный рост  $q$  с ростом  $\chi$ ; при  $C_1 < -sp/r^2$  интегральные кривые (13) лежат полностью в области  $q < 0$  (рис. 2). Все интегральные кривые с  $C_2 = 0$  асимптотически стремятся при  $\chi \rightarrow -\infty$  к прямой  $q = s\chi/r + sp/r^2$  и при  $C_1 < 0$  имеют на прямой  $q = s\chi/r$  максимумы. Для периодических доменов точка максимума  $q$  означает выход в толстую доменную стенку, которая описывается ниспадающей ветвью интегральной кривой. Чем меньше значение  $|C_1|$ , тем правее и выше лежит точка максимума и тем обширнее домен. Значению  $C_1 = 0$  отвечает бесконечный домен поперечного поля  $\vartheta$ . Чем больше значение  $|C_1|$  [в пределах (14)], тем





**Рис. 3.** Фазовые характеристики уравнения (7) для малых  $\chi$  и  $q$  при  $C_1 \approx 0$ . Прямые 1, 2 — то же, что и на рис. 2; 3–6 — характеристики, соответствующие периодическим доменным структурам с толстой и тонкой доменными стенками ( $C_2 < 0$ ); концентрация в толстой стенке фиксирована, а концентрация  $\eta_m$  в тонкой стенке растет с ростом номера (что соответствует уменьшению периода); 7 — характеристика периодической структуры с бесполовым промежутком ( $C_{2M} > C_2 > 0$ ); 8 — характеристика, касающаяся оси абсцисс и соответствующая бесконечному бесполовому промежутку:  $C_2 = C_{2M}$ ; 9 — характеристики для  $C_2 > C_{2M}$  (аперiodическая структура).

уже домен. Значению  $C_1 = -s\rho/r^2$  соответствует периодическая синусоидальная структура нулевой амплитуды с концентрацией  $\eta_1$ . Из наблюдения интегральных кривых на рис. 2 видно, что минимальная концентрация  $\eta$ , при которой существует поперечное электрическое поле, достигается в бесконечно толстых доменах ( $C_1 = 0$ ) и равна

$$\eta_c = \eta_1 - \rho/r. \quad (15)$$

В более тонких доменах минимальные значения концентрации превышают  $\eta_c$  и стремятся по мере уменьшения домена к  $\eta_1$ .

Описанный подкласс периодических доменных структур при  $C_2 = 0$  — это домены частной формы — без тонких стенок и без разделительных бесполовых промежутков. Этот подкласс является промежуточным между двумя более общими семействами — семейством периодических структур с тонкими стенками ( $C_2 < 0$ ) и семейством периодических структур с разделительными бесполовыми промежутками ( $C_{2M} > C_2 > 0$ ). Указанные семейства удобнее всего рассмотреть в случае  $C_1 \approx 0$  (т.е. для больших доменов, рис. 3). В этом случае тонкая стенка с минимальной концентрацией  $\eta_m > \eta_c$  (т.е.  $\chi_m > -\rho/r$ )

имеет место при

$$C_2 = -s/r(\chi_m + \rho/r) \exp(\chi_m/\lambda). \quad (16)$$

Снизу значение  $C_2$  ограничено лишь условием

$$\eta_m = \eta_1 + \chi_m < \eta_M, \quad (17)$$

где  $\eta_M$  — назначенное значение концентрации в толстой стенке. При  $C_2 > 0$  существенный бесполовый промежуток возникает лишь в случае значения  $C_2$ , приближающегося очень близко снизу к значению

$$C_{2M} = \frac{s}{r\rho} \exp(-1 - \rho^2/r). \quad (18)$$

Значение  $C_2 = C_{2M}$  соответствует бесконечному бесполовому промежутку:  $d_1 \rightarrow \infty$ . Отметим, что величина  $C_{2M}$  весьма мала, поскольку значение  $\rho^2/r$  велико.

Для заданного значения средней концентрации  $\bar{\eta} = \bar{N}/N_0$  можно подобрать периодическую доменную структуру с любым периодом. При этом, если  $\bar{\eta} \gg \eta_C$  и  $\bar{\eta} > \eta'\delta/2$ , где  $\delta = \beta d/L$  — размер домена (т.е. полупериод структуры), а  $\eta' = \vartheta/a$  задается полем  $E_x$ , получится структура с тонкой стенкой, и каждому значению  $\delta$  будет соответствовать значение максимальной концентрации  $\eta_M = \bar{\eta} + \eta'\delta/2$ . Если же  $\bar{\eta} < \eta'\delta/2$ , где  $\bar{\delta}$  — полупериод структуры, превышающий в этом случае размер домена  $\delta$ , то получается структура с бесполовым промежутком  $\delta_1 = \bar{\delta} - \delta$ , причем

$$\eta_M = [2\bar{\delta}\eta'(\bar{\eta} - \eta_C)]^{1/2}, \quad \delta = \frac{\eta_M}{\eta'} = \left[ \frac{2\bar{\delta}(\bar{\eta} - \eta_C)}{\eta'} \right]^{1/2}. \quad (19)$$

Отметим, что формула (19) пригодна не только для случая  $\bar{\eta} \gg \eta_C$ , но и в случае малого превышения  $\bar{\eta}$  над  $\eta_C$ , когда несмотря на малость средней концентрации возникают домены с высокой концентрацией  $\eta_M$  за счет больших междоменных промежутков. Эти структуры возможны даже при  $\eta_C < \bar{\eta} < \eta_1$ , когда однородное распределение электронов без поперечного поля вполне устойчиво.

#### 4. Обсуждение результатов

В этом разделе будут рассмотрены некоторые предположения, сделанные при формулировке задачи о модельной структуре, и введены ограничения, связанные с ними. В некоторых случаях результаты предыдущих разделов будут обобщены на близкие по природе объекты.

1. Выше предполагались сколь угодно широкие пределы изменения поверхностной плотности электронов  $N$  в активном слое, в соответствии с формулой (4). Частично это предположение оправдано пределом обеднения активного слоя, автоматически получающимся при многозначном эффекте Сасаки благодаря наличию предельной концентрации  $N_C$ . Однако максимальная концентрация  $N_M$ , согласно предыдущему рассмотрению, ничем не ограничена и в связи с этим ничем не

ограничен сверху размер домена (исключая естественного ограничения продольными и поперечными размерами образца). На самом деле степень обогащения активного слоя ограничена возможной степенью обеднения пассивного слоя (в случае его электронной проводимости):  $N_M$  не может превышать величину  $\bar{N}_a + \bar{N}_p$  — сумму исходных плотностей электронов в активном и пассивном слоях. Поэтому условие  $N_M \gg \bar{N}_a$  совпадает практически с требованием

$$\bar{N}_p \gg \bar{N}_a, \quad (20)$$

т.е. с требованием обогащенной подложки.

В случае дырочного пассивного слоя обогащение слоев (равно как и их обеднение) происходит одновременно. Поэтому вместо сильного неравенства (20) практически достаточно простое условие  $\bar{N}_p > \bar{N}_a$ .

2. Говоря выше о периодических доменных структурах, мы никак не рассматривали вопроса об их устойчивости. Известно, что все периодические доменные структуры в идеально однородном массивном материале неустойчивы, однако оказываются тем более долгоживущими, чем больше их пространственный период. Долгожительность этих слабонеустойчивых структур делает актуальным вопрос об их наблюдаемости. Такие структуры легко стабилизируются в квазипериодической системе благодаря пиннингу стенок на неоднородностях (как активного, так и пассивного слоев и их связи).

Упомянем также, что задача об устойчивости структур, полученных здесь в результате решения дифференциального уравнения 3-го порядка (7), вообще говоря, существенно отлична от подобной задачи для структур в массивных образцах (получаемых из уравнения 2-го порядка). Поэтому приводимая здесь аналогия может оказаться неполной.

3. При переходе от модельной структуры к реальным мы сталкиваемся с тремя группами проблем: 1) конечная толщина слоев и трехмерная размерность электронного газа в них (вместо предполагаемой двумерности в модельной структуре), а также их возможная неоднородность по толщине — неоднородность концентрации и неоднородность параметров; 2) конечная электропроводность барьера между слоями и необходимость учета тока между слоями; 3) зависимость емкости между слоями от напряжения между ними  $C(V)$  за счет эффектов обеднения и обогащения. Здесь мы кратко останавливаемся только на 3 пункте, когда вместо (4) предполагается

$$e(N - \bar{N}) = - \int_0^V C(u) du.$$

Используя вместо переменной  $\eta = N/N_0$  другую переменную — безразмерный потенциал  $\varphi = V/E_x L$ , можно вместо уравнения (7) получить несколько более громоздкое уравнение 3-го порядка для  $\varphi$ . Новое уравнение сохраняет те же качественные особенности, что и (7), и не приводит к каким-либо новым результатам (что и дает основания ограничиться анализом модельной структуры).

Авторы выражают благодарность фонду фундаментальных исследований ГКНТ Украины за поддержку работы.

- [1] М. Аше, З.С. Грибников, В.В. Митин, О.Г. Сарбей. *Горячие электроны в многодолинных полупроводниках* (Киев, 1982) с. 326.
- [2] М. Аше, З.С. Грибников, В.М. Иващенко, Х. Костиал, В.В. Митин, О.Г. Сарбей. *ЖЭТФ*, **81**, 1347 (1981).
- [3] З.М. Алексеева, Д.Л. Данюк, О.Г. Сарбей. *УФЖ*, **37**, 720 (1992).
- [4] Z.M. Alexeeva, D.L. Danyuk, O.G. Sarbey. *Sol. St. Commun.*, **86**, 451 (1993).
- [5] З.С. Грибников, В.А. Кочелап, В.В. Митин. *ЖЭТФ*, **59** (1970).
- [6] З.С. Грибников, В.В. Митин. *ФТП*, **9**, 276 (1975).
- [7] Z.S. Gribnikov, V.V. Mitin. *Phys. St. Sol. (b)*, **68**, 153 (1975).
- [8] З.С. Грибников, *ЖЭТФ*, **84**, 388 (1983).
- [9] В.Л. Борблик, З.С. Грибников. *Письма ЖЭТФ*, **47**, 309 (1988).
- [10] В.Л. Борблик, Г.В. Гигуашвили, З.С. Грибников, О.Г. Сарбей. *Препринт № 13, Ин-т физики АН Украины (Киев, 1988) с. 38.*

Редактор Т.А. Полянская

## Multivalued Electron Distribution on Valleys for Multi-layered Structures and $p$ - $n$ -junctions

*Z.S. Gribnikov, A.N. Korshak*

Institute of Semiconductor Physics, 252650 Kiev, Ukraine

The domain (stratified) structure of transverse electric field is considered theoretically for the multivalued Sasaki effect in thin-layered semiconductor samples on conducting substrates.

In such samples an electron concentration can change substantially within a domain due to variation of voltage between an active semiconductor layer and a substrate. This concentration change leads to appearance of same lower limit of existence of transverse electric field for a given «active layer-substrate» capacitance. A similar limit does not exist in bulk samples. It gives rise to existence of a new type of the domain structure: double layers with oppositely directed transverse electric fields are separated by no field space with small electron concentration.